

Torino, 15 novembre 2019

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD) - CIG 796950211A - CID 321-15 – CUP E15D18000350007 – CUI F00518460019201900102

Comunicazione di appalto aggiudicato

In merito alla procedura in titolo, si comunica che con Decreto della Direttrice Generale n. 2245/2019 del 08/11/2019 è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della Società G. GAMBETTI KENOLOGIA S.r.l.

Ufficio Appalti